# @ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭61-29125

@Int\_CI\_4

做別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)2月10日

H 01 L B 05 C G 03 F 21/30 11/08 7/16 Z-6603-5F 7248-4F

7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4頁)

❷発明の名称

急布装置

昭59-149493 の特

昭59(1984)7月20日 ❷出

吾 B 砂発 明 者 哲 恕 小 谷 明 伊雅 者

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水太町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 る田 餌 人

外1名 弁理士 高橋 明夫 70代 理

# 発明の名称 豊布袋筐

## 存許請求の範囲

- 1. 被強布物に溶液の強布が行なわれる歯布部と、 前記器液を構成する器媒の蒸気を発生させる蒸気 発生部と、前記善媒の蒸気を前記造布部に導く管 体と、前記童布部の排気を行なう排気手段とを有 することを特徴とする、歯布装置。
- 2. 蟲布部、蒸気発生部、管体、および排気手段 の少なくとも1つを所定の進度に保持することを 毎徴とする、毎許請求の範囲第1項記載の塗布装
- 3. 被塗布物がウェハであることを特徴とする。 特許請求の範囲第1項記載の塗布装備。
- 蔣澈がフォトレジストであることを特徴とす る、特許請求の範囲第1項記載の強布装置。

## 発明の詳細な説明

# 〔技術^

本発明は、魚布技術、券に半導体装置の製造過 根において、ウェハにフォトレジスト膜を形成す る工程に用いて効果のある技術に関する。

#### 〔背景技術〕

ウェハKフォトレジスト農を形成する万法とし ては、大気雰囲気中に開放された容器内にウェハ を水平に保持して回転させ、フォトレジスト春液 をウェハの中央部に商下させ、遠心力によってウ エハ平面上に全面にわたって分散させ、ウエハ浸 面にフォトレジスト膜を形成させるものがある (たとえば、特開昭 5 7-130422 号公報)。

しかしながら、上配のようにしてウエハ表面に フォトレジスト膜を形成する場合、フォトレジス ト帝液がウェハ表面に分散する途中で、フォトレ ジスト器液中のたとえばシンナ等の溶媒がウエハ の各部において不均一に原発し、フォトレジスト 春澈の粘性が部分的に変化するため、ウエハの半 径方向にしわ状の膜厚の不均一な部分が生じる。

さらに、歯布作業中の周囲のಡ度変化によって もフォトレジスト潜放の粘性が変化するため、1 枚のウェハの各部においても、また忍久処理され る複数のウエハ間においても、その表面に形成さ

れるフェトレジスト製の展界が不均一となる。

また遠心力によってウェハ周辺部から飛飲されるフェトレジスト海液の飛沫が容器の内豊富に衝突してはね返り、ふたたびウェハ表面に被着し、点状の襲厚の不均一な部分が生じる。

上配のようなフォトレジスト膜の不均一さは、たとえばウェハ上に形成される回路パターンの幅が微細な場合には、パターンの完成寸法のパラツキに重大な悪影響があることを本発明者は見い出した。

#### (発明の目的)

本祭明の目的は、被当布物の表面に形成される 並布展厚の均一性が良好な重布技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および飛付図面から明らかになるであろう。

#### [発明の概要]

本額において開示される発明のうち代表的なものの截要を簡単に説明すれば、次の通りである。

すなわち、量布作業を所定の電面に保持された 構築の蒸気を含む雰囲気中で行なうことによって、 帯袋の蒸発を抑制し、さらに排気を行なうことに よって雰囲気中の帯液の飛沫をすみやかに排除し、 量布展厚の不均一化を防止することにより前配目 的を達成するものである。

#### [実施例1]

第1図は本発明の一実施例であるフォトレジス ト盤布装置の略断面図である。

造布カップ1(強布部)の中央にはスピナチャック2が設けられ、ウエハ3(被塗布物)がたと えば真空吸着の方法で保持される。

スピナチャック2の一端は塗布カップ1の底部 を貫通してモータ(図示せず)に接続され、スピ ナチャック2に保持されたウエハ3が適時に所足 の回転数で回転される構造となっている。

造布カップ1の底部には排気ポンプ5Aおよび5B(排気手段)が設けられ、造布カップ1内の排気が行なわれる構造となっている。

量布カップ1は送気管6(管体)の一端と0り

ング7を介して潜脱自在に構成され、開閉根標 (図示せず)により下方に移動されることによっ て開放され、ウェハ3の入れ替えが行なわれる構 造とされている。

スピナチャック 2 K 保持されるウエハ3 の中央 上部には童布ノズル8が位置され、遠時にフォト レジスト(図示せず)(春夜)が摘下される構造 とされている。

送気管6の他端には、0リング9を介してエバボレータ10(蒸気発生部)が階脱自在に接続されている。

エパポレータ10の内部には、前配量布ノズル 8から摘下されるフォトレジストの密媒である、 たとえばシンナ11が貯留されている。

さらにエパポレータ10の底部には、前記シンナ11の液面下に位置するようにパブラ12が設けられている。

パプラ12の上面には多数の孔12Aが設けられ、ノズル12Bを通ってパプラ12の内部に供給される、たとえば企業ガス等の搬送ガスは、無

数の気泡状態とされてシンナ11の内部を上昇し、 シンナ11の蒸気(以下シンナ蒸気と呼ぶ)を含 んだ状態とされ、送気管6を通って塗布カップ1 に導かれる構造とされている。

次に本実施例の作用について説明する。

塗布カップ1内のスピナチャック2K保持されたウェハ3は、モータKよって所定の回転数で回転される。

このとき排気ポンプ 5 A および 5 B が作動され、 塗布カップ 1 内の排気が行なわれるとともにパプ ヲ1 2 のノズル 1 2 B から搬送ガス供給される。

シンナ 1 1 を通過した搬送ガスはシンナ 蒸気を 含み 送気質 6 を通過して 液布カップ 1 内に導かれる。

この結果、所定時間後には、スピナチャック 2 に保持されたウエハ 3 の周囲はシンナ 蒸気の雰囲 気とされる。

次に歯布ノズル8の先端部から所定量のフェト レジストが、回転するウエハ3の中央部に摘下され、遠心力によってウエハ3の装面に分散され、 フェトレジストの豊富が形成される。

この場合ウェハ3がシンナ薫気の雰囲気中にあるため、ウェハ3の表面に分散されるフォトレジストからのシンナの薫発が抑制され、フォトレジストの金製が継状になることが防止される。

この辞录、ウェハ3の表面に形成されるフォト レジストの登録が第一となる。

さらにウェハ3の表部に施下されたフォトレジストの一部は遠心力によってウェハ3の周辺部から飛散されるが、塗布カップ1の下部で換気が行なわれているため、ウェハ3の周辺部では下向きの気度が生じており、この気度によってすみやかに他布カップ1の外部に換除される。

この結果ウエハ3の周辺部から飛散されるフォトレジストの飛床が進布カップ1の内壁に衝突してはね返り、ふたたびウエハ3の表面に点状に付着することが防止される。

次にウェハ3を保持するスピナチャック2の回 転が停止され、ペプラ12のノズル12Bからの 搬送ガスの供給が停止されるとともに拚気ポンプ 5 Aおよび5 Bも停止される。

生布カップ1は関防機構によって下方に移動され関放されて、長面にフォトレジストの他長が形成されたウェハ3が取り出される。

上記の一達の動作が繰り返されることによって、 多数のウェハ3に均一な襲厚のフォトレジストの 強製が形成される。

#### [突進例2]

第2回は本発明の他の実施例であるフォトレジスト量布装置の略断面図である。

本実施例ではエパポレータ10にジャケット
13(種度保持手段)が設けられているところが 実施例1と異なり、他の構造および作用は同様で ある。

エパポレータ10の周囲に設けられたジャケット13には風圧調節液供給ノズル13Aおよび温 度調節液排出ノズル13Bが設けられている。

ジャケット13の内部には異変調節液供給ノズル13Aから、所定の温度の、たとえばオイル 14が常時供給され、異度調節液排出ノズル13B

を通じて排出される構造とされている。

この結果、エパポレータ10の内部は、ジャケット13の内部を循環するオイル14によって所足の温度に保持され、このエパポレータ10を通過する、シンナ蒸気を含む搬送ガスは、常に所定の温度で量布カップ1に供給される。

このため歯布カップ1の内部は外気風の変動等の影響を受けることなく所定の温度に保持され、 ウェハ3の表面に分散されるフォトレジストの温度変化に起因する粘度の変化が防止される。

この結果ウェハ3の設面にはフォトレジストが 一様に分散され一枚のウェハの内部においても、 また選次処理される複数のウェハ間についても、 ウェハ表面には、均一な裏準のフォトレジストが 形成される。

#### (効果)

(1) 溶液を構成する溶媒の蒸気雰囲気中において 溶液の使布ではなわれるため、溶液からの溶媒の 蒸発が抑制され、被虚布物の表面に形成される症 般の健康が最大になることが防止される。

- (2) 所定の孤腹に保持される器媒の蒸気雰囲気中 において器媒の塗布が行なわれるため、外気温の 変動による器核の粘度の変化が防止され、被途布 物の表面に器核が均一に分散される。
- (3) 春被の量布が行なわれる量布部の排気が行な われるため、量布部内に飛散される軽減の飛床が 被量布物に付着することが防止される。
- (4) 上記(I)~(3)の結果、被盗布物の表面に形成される審液の痕厚が均一となる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前部災無例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で捜々変更可能であることはいうまでもない。

たとえば、温度保持手段としては、電熱観券を 用いることも可能である。

#### [利用分野]

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるフェ トレジスト衛布装置に通用した場合について説明 したが、それに限定されるものではなく、均一な 実序を形成することが要求される薔薇の豊存工程 に広く適用することができる。

### 包密の信単な収券

第1回は本発明の一条施例であるフォトレジスト並布装置の略断面回、

第2回は本発明の他の実施例であるフェトレジスト並布装置の略断道図である。

1…歯布カップ(歯布部)、2…スピナテャック、3…ウエハ(被歯布物)、5 A, 5 B…排気ポンプ(排気手段)、6…送気管(管体)、7…0リング、8…歯布ノズル、9…0リング、1 0…エパポレータ(蒸気発生部)、11…シンナ(溶鉄)、12…パブラ、12 A…孔、12 B…ノズル、13…ジャケット、13 A…温度関節液

**作用人 华德十一 以 稳 明 夫** 



